

第39回

「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム



2022年
11月14日～16日
at 徳島

主催：電気学会センサ・マイクロマシン部門

本シンポジウムはセンサ・マイクロマシン技術のさらなる発展を目標に、学・協会を超えた研究グループ間の情報交換、研究成果およびアイデアの討議の場として開催される、当該分野における日本最大のシンポジウムです。

本シンポジウムに参加登録しますと、会期中に同時開催されるシンポジウム・連携セッションにも参加することができます。今回、学会間の交流を目的とした口頭発表及びポスター発表を企画し、これまで以上に密な議論の場を提供することにしました。

COVID-19の状況を鑑み、参加者の皆様の安全・安心を担保しつつ、現地対面での開催を目指し準備を進めております。

論文募集分野

(詳細はホームページに掲載)

1. 設計・製作技術、材料
2. マイクロナノシステム
3. センサ・アクチュエータシステム
4. フィジカルセンサ
5. ケミカルセンサ
6. バイオセンサ
7. バイオマイクロナノシステム
8. センサマイクロシステム実装技術
(エレクトロニクス実装学会連携セッション)

表彰

第39回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムでは、速報申込時点で電気学会会員を対象に速報特別賞を表彰しています。

電気学会入会キャンペーン

発表申込/参加申込時に電気学会に入会すると、学生は**初年度年会費が無料**に、社会人配属4年以内の方は入会金+年会費合計が11,200円のところ、6,000円になります。

速報申込受付中



一般投稿の締切後に得られた最新の研究成果等がございましたら、是非、「速報」として本シンポジウムでご発表ください。

速報申込締切

2022年9月23日(金)

速報申込方法

A4版2ページpdf形式の発表概要を作成し、オンライン受付から投稿ください。

同時開催シンポジウム

- 第13回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」
<https://www.isme.or.jp/mnm/>
- 第14回「集積化MEMSシンポジウム」
<http://annex.isap.or.jp/MEMS/>
- 化学とマイクロ・ナノシステム学会 第46回研究会
<http://cheminas.chips.jp/>

問合せ先

「センサ・マイクロマシンと応用システム」
シンポジウム事務局
株式会社セミコンダクタポータル
Tel: 03-6807-3970 Fax: 03-6807-3960
E-mail: sensorsympo_2022@semiconportal.com